EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

07135228

PUBLICATION DATE

23-05-95

APPLICATION DATE

11-11-93

APPLICATION NUMBER

05282701

APPLICANT: TOYOTA MOTOR CORP;

INVENTOR: TAKATANI HIDESHI;

INT.CL.

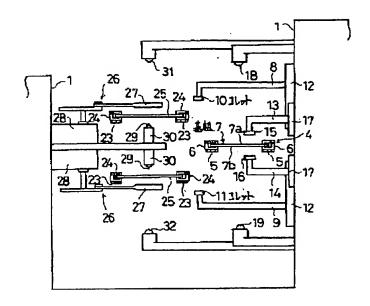
: H01L 21/52 H01L 21/68

TITLE

: DIE-BONDING DEVICE FOR

MOUNTING ELECTRONIC PART ON

BOARD



PURPOSE: To bond electronic elements on a substrate efficiently and reliably. ABSTRACT :

> CONSTITUTION: Suction collets 10 and 11 which hold electronic parts and transfer them to mounting spots on a substrate 7. Especially, these suction collets have such a feature that the collects are composed of a first suction collect 10 for the surface 7a of the board 7 and a second suction collect 11 for the surface 7b of the substrate 7. Therefore, electronic parts can be mounted on both the front 7a and rear 7b of the substrate 7 at a time.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平7-135228

(43)公開日 平成7年(1995) 5 月23日

(51) Int.Cl.6

識別紀号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/52

21/68

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特顏平5-282701

(71)出願人 000003207

トヨタ自動車株式会社

(22)出願日

平成5年(1993)11月11日

愛知県豊田市トヨタ町1番地

(72)発明者 高谷 秀史

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車 株式会社内

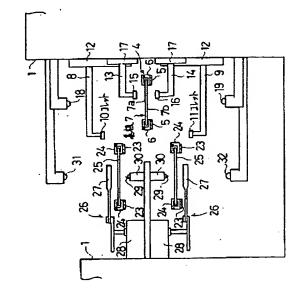
(74)代理人 弁理士 恩田 博宜

(54)【発明の名称】 基板に対する電子部品実装用ダイボンディング装置

(57)【要約】

【目的】 搭載時間の短縮を図るとともに、電子部品実 装基板の品質を維持して信頼性を向上させる。

【構成】 電子部品を保持して基板7の搭載箇所へ搬送 する吸着コレット10, 11を備えている。特に、この 吸着コレットは基板7の表面7a用第一コレット10と 基板7の裏面7b用第二コレット11とを備えている点 で特徴を有している。従って、第一及び第二コレット1 0, 11を利用することにより、基板7の表裏両面7 a, 7 bに対し電子部品を同時に搭載できる。



【特許請求の範囲】

【 請求項1】 基板に電子部品を搭載するダイボンディ ング装置において、電子部品を保持して基板の表面の搭 **載箇所へ搬送する第一コレットと、同じく基板の裏面の** 搭載箇所へ搬送する第二コレットとを備えたことを特徴 とする基板に対する電子部品実装用ダイボンディング装

【発明の詳細な説明】

[0001]

コンデンサやチップ抵抗などの電子部品を基板に対し実 装するダイボンディング装置に関するものである。

100021

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、 例えば特開平4-196545号公報や特開平4-15 5856号公報に示す基板においては、その表裏両面に 電子部品を搭載して電子部品の高集積化を図っている。

【0003】ところで、従来のダイポンディング装置と しては、例えば特開平3-190247号公報に示すも のがある。同装置では三次元方向へ移動自在なポンディ ングアームのコレットに半導体チップをリードフレーム。 又はバッケージのダイステージ上に一つずつ搭載できる ようになっている。しかし、同装置ではダイステージに 対しその上方からのみ半導体チップを搭載できるに過ぎ ない。

【0004】このようなダイボンディング装置を利用し て、基板の表裏両面に電子部品を搭載する場合、例えば 特開平4-196545号公報の第7図に示すように、 まず基板の表面に電子部品を搭載した後、基板を上下に 反転させて、基板の裏面に電子部品を搭載しなければな らない。従って、基板の表面への搭載時間と、基板の反 転作業時間と、基板の裏面への搭載時間とを必要とし、 ボンディング作業時間を短縮する上で問題があった。ま た、基板の反転を手作業により行なう場合、基板を汚し たり破損したりして品質に悪影響を及ぼすおそれがあっ た。

【0005】本発明はコレットを改良して、基板の表裏 両面に電子部品を搭載する時間を短縮するとともに、品 質の信頼性を向上させるダイボンディング装置を提供す ることを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は基板に電子部品 を搭載するダイボンディング装置に関するものであっ て、電子部品を保持して基板の搭載箇所へ搬送するコレ ットを備えている。

【0007】特に、このコレットは基板の表面用第一コ レットと基板の裏面用第二コレットとを備えている点 で、従来にない大きな特徴を有している。

[0008]

により、基板の表裏両面に対し電子部品を同時に搭載で きる。

[0009]

【実施例】以下、本発明にかかるダイポンディング装置 の一実施例を概略図面を参照して説明する。

【0010】図2に示すように、フレーム1上には基板 供給側ストッカー2と基板排出側ストッカー3とが設け られ、この両ストッカー2、3間に基板移送コンペヤイ が配設されている。同コンベヤ4においては、一対の夕 【産業上の利用分野】この発明は半導体チップやチップ 10 イミングベルト5が両ストッカー2, 3間に架け渡さ れ、この両ペルト5にそれぞれ複数の把持爪6が等間隔 で取着されて互いに対向している。そして、基板供給側 ストッカー2内にある基板?は、両タイミングペルト5 の把持爪 6 により挟まれて一枚ずつ電子部品搭載位置P に送られ、同位置Pで停止するようになっている。さら に、搭載後に基板7は基板排出側ストッカー3に送られ て両タイミングベルト5の把持爪6から離れるようにな っている。

> 【0011】図1に示すように、前記基板移送コンペヤ 4上の電子部品搭載位置Pにおいて、その上下両空間に それぞれボンディングアーム8, 9が設けられている。 この上下両ポンディングアーム8,9の先端部にはそれ ぞれ吸着コレット10、11が電子部品搭載位置Pに対 向して取り付けられている。この上下両ボンディングア ーム8.9の基端部はそれぞれフレーム1内にある三次 元方向駆動機構12に支持されている。そして、上下両 吸着コレット10,11は前後方向と左右方向と上下方 向とに移動できるようになっている。

【0012】前記上下両ポンディングアーム8,9に隣 30 接して電子部品搭載位置Pの上下方にそれぞれ支持アー ム13,14が設けられている。この上下両支持アーム 13,14の先端部には押え部15,16が電子部品搭 載位置Pに対向して取り付けられている。この上下両支 持アーム13,14の基端部はフレーム1内にある三次 元方向駆動機構17に支持されている。そして、上下両 押え部15,16は前後方向と左右方向と上下方向とに 移動できるようになっている。

【0013】電子部品搭載位置Pの上下方でそれぞれ基 板認識カメラ18,19がフレーム1に取り付けられて 40 いる。そして、電子部品搭載位置Pで基板7が停止する と、この基板7の表面7aと裏面7bとをこの上下両基 板認識カメラ18,19が検出するようになっている。

【0014】図2に示すように、フレーム1上には上側 用ウェーハストッカー20が前記基板供給側ストッカー 2に隣接して設けられているとともに、下側用ウェーハ 側ストッカー21が前記基板排出側ストッカー3に隣接 して設けられ、この両ストッカー20,21間に上下の ウェーハ移送コンペヤ22が配設されている。この上下 両ウェーハ移送コンペヤ22においては、両タイミング 【作用】従って、第一及び第二コレットを利用すること 50 ベルト23が両ストッカー20,21間に掛け渡され、

この両タイミングベルト23にはそれぞれ複数の把持爪24が等間隔で取着されて互いに対向している。そして、上下両ウェーハストッカー20,21内にあるウェーハ25は、両タイミングベルト23の把持爪24により挟まれてウェーハ移送コンベヤ22上の電子部品取出位置Qに送られ、同位置Qで停止するようになっている

【0015】この電子部品取出位置Qに対応して上下のウェーハ位置決め部26が設けられている。このウェーハ位置決め部26においては、開閉可能なチャック27 10が三次元方向駆動機構28に支持されている。そして、電子部品取出位置Qで両タイミングベルト23の把持爪24に挟まれたウェーハ25は、図3に示すようにチャック27に移し換えられるようになっている。

【0016】上下両ウェーハ位置決め部26間で上下の 70 突き上げ針29が昇降機構30に支持されている。この 突き上げ針29はチャック27上のウェーハ25に対し セブ 接近離間する上下方向へ移動するようになっている。電 お、子部品取出位置Qの上下方でそれぞれウェーハ認識カメ は、ラ31,32がフレーム1に取り付けられている。この 20 い。ウェーハ認識カメラ31,32はチャック27上のウェ ーハ25を検出するようになっている。 部品

【0017】そして、チャック27上のウェーハ25は 両タイミングベルト23の把持爪24に再び移し換えられ、ウェーハストッカー20,21に戻されて把持爪2 4から離れるようになっている。

【0018】次に、基板7に対するポンディング作用を 両面実装と片面実装とに分けて概説する。 ウェーハ25 上の電子部品(半導体チップ)33を基板7の表裏両面 7 a, 7 bに実装する場合について基板7とウェーハ2 30 5とが特定されると、前述したように基板7が電子部品 搭載位置Pで位置決めされるとともに、上下のウェーハ 25 が電子部品取出位置Qでチャック27上に位置決め される。また、それらの特定により、上下両ポンディン グアーム8,9や上下両支持アーム13,14や上下両 チャック27や上下両突き上げ針29が予め設定された ように駆動する。上下両基板認識カメラ18, 19や上 下両ウェーハ認識カメラ31,32により基板7や上下 両ウェーハ25が検出されると、予定位置に対する基板・ 7のずれに合わせて上下両ポンディングアーム8,9や 40 上下両支持アーム13,14の動きが補正されるととも に、予定位置に対するウェーハ25のずれに合わせて上 下両チャック27の動きが補正される。

【0019】上下両ボンディングアーム8,9にある吸着コレット10,11は、図4に示すように、上下両チャック27上のウェーハ25に接近して所定の電子部品33を吸着し始めるとともに、上下両突き上げ針29がこの電子部品33をウェーハ25から離す。電子部品33を吸着した上下両吸着コレット10,11は図5に示すように基板7の表裏両面7a,7bに接近する。

【0020】上下両支持アーム13,14にある押え部15,16は図5に示すように基板7の表裏両面7a,7bを支える。その支持位置については、電子部品33の搭載位置に対しできる限り近づくように設定する。押え部15,16については、基板7上の電子部品33に接触することもあるので柔軟な材質にする。吸着コレット10,11と押え部15,16との間の接触を防止するように、基板7の表裏両面7a,7bに対する電子部品33の搭載順序を設定する。

7 【0021】上下両吸着コレット10,11上の電子部品33は基板7の表裏両面7a,7bに当てがわれるとともに、接着用ベースト等により封止される。この時、上下両押え部15,16が基板7の撓みを防止する。

【0022】前配押え部15,16を利用しないで基板7の撓みを防止する場合には、図6に示すように、上下両吸着コレット10,11をできる限り互いに近づけて一方のものを他方のものの押え部として兼用する。なお、基板7の撓みをさほど考慮する必要がない場合には、上下両吸着コレット10,11を互いに離してもよい。

【0023】基板7の表面7a又は裏面7bにのみ電子部品(半導体チップ)33を実装する場合について例えば基板7の表面7aに対する実装では、図7(a)に示すように下側押え部16により基板7を支えるか、図8(a)に示すように下側吸着コレット11を押え部に兼用して基板7を支える。基板7の裏面7bに対する実装においても、図7(b)又は図8(b)に示すように、同様にして行なう。なお、基板7の携みを考慮する必要がない場合にはこのような支えを行わない。

- 30 【0024】特に本実施例では、基板7の表裏両面7a,7bに対する電子部品33のボンディングにあって、表面7aへの実装用吸着コレット10と、裏面7bへの実装用吸着コレット11とを備えている点で、従来の装置と大きく異なる。従って、これらの吸着コレット10,11を利用することにより基板7の表裏両面7a,7bに対し電子部品33を同時に搭載でき、搭載時間の短縮を図ることができる。また、従来と異なり基板7を上下に反転させる必要がなくなり、基板7の品質を維持して信頼性を向上させることができる。
- (0025) 図9に示す他の実施例においては、前後方向と左右方向と上下方向とに移動し得る上下両吸引アーム31に吸引筒35が取り付けられ、前配上下両吸着コレット10,11が基板7の表裏両面7a,7bに接近する時この吸引筒35内に挿入されるようになっている。そして、この吸引筒35が基板7を吸引して基板7の撓みを防止し、その状態で吸着コレット10,11上の電子部品33が基板7に搭載される。

【0026】図10に示す他の実施例においては、図1に示す場合と比較して、電子部品搭載位置Pにある基板7が乗立状態になっている点で異なり、それに合わせて

--195---

各ポンディングアーム8、9や各支持アーム13、14 や各基板認識カメラ18, 19が変更されている。特 に、各アーム8,9,13,14の先端部に回動アーム 8 a、9 a、1 3 a、1 4 a が支持され、各ポンディン グアーム8、9上の回動アーム8a、9aに吸着コレッ ト10、11が取り付けられているとともに、各支持ア ーム13,14上の回動アーム13a,14aに押え部 15, 16が取り付けられている。そして、各回動アー ム8a. 9a. 13a, 14aが90度の範囲で回動 が基板7の表裏両面7a、7bに対向し得るようになっ ている。

【0027】図11に示す他の実施例においては、図2 に示す場合と比較して、上下両ウェーハ移送コンベヤ2 2に複数のウェーハ25が上下両ウェーハストッカー2 0, 21から取り出されて並設され、いずれかのウェー ハ25が電子部品取出位置Qに位置するようになってい る。従って、必要なウェーハ25をウェーハストッカー 20,21から一つずつ取り出す場合と比較して、より 時間短縮を図ることができる。

【0028】前述したように、電子部品33は基板7の 表裏両面7a,7bに接着用ペースト等により封止され るが、その封止後に電子部品33が基板7から落下する のを防止するために、粘度の高い接着剤や接着力の強い 接着剤を利用すると有効である。また、加熱可能な基板 7に実装する場合には、基板7を加熱した後に電子部品 33をマウントすれば、接着剤が硬化されて接着力が増 加する。基板7を加熱する場合には、基板7の把持用チ ャック27や基板7の支持用押え部15,16又は吸着 コレット10,11を加熱してその熱を基板7に伝導し 30 たり、吸着コレット10、11を介して電子部品33を 加熱してその熱により接着剤を硬化させたり、基板7に レーザーや赤外線を当てる。また、図12に示すように 吸着コレット10,11を加熱アーム36上の加熱筒3 7内に挿入してこの吸着コレット10,11に熱風を吹 き付ける。

【0029】図示しないが、基板7の表裏両面7a,7 bに電子部品33を搭載する場合、表面7a側の電子部 品33を前述したように半導体チップとし、裏面7b側 の電子部品33をチップコンデンサやチップ抵抗等にす 40 る。この場合には、図1及び図2において、下側のウェ ーハストッカー21やウェーハ移送コンベヤ22やウェ - 八位置決め部26等を変更し、チップコンデンサ等を 吸着してテープにより送るテープフィーダを利用する。 下側の突き上げ針29や認識カメラ32は必ずしも必要 ではない。また、接着用ペースト等を基板7の表面7 a 側と裏面7b側とで使い分けることができる。

【0030】このようにして電子部品33が表裏両面7 a, 7 bにポンディングされた基板7は、図示しない が、リードフレーム上に載せられて樹脂モールドされ、

パッケージに封入される。一般に、パッケージ内では、 冷熱サイクルにより基板と電子部品とパッケージとの間 で剥離が起こり易い。特に、基板の表面のみに電子部品 が実装されている場合には、その表面側で剥離を起こす と応力が緩和され、電子部品が実装されていないために 剥離を起こしにくい裏面側に応力が集中する。従って、 電子部品のない裏面側ではパッケージが厚くてもパッケ ージ割れを起こし易い。しかし、本実施例のように基板 7の表裏両面 7 a, 7 b に 電子部品 3 3 が 実装されてい し、各吸着コレット10,11及び各押え部15,16 10 る場合には、表裏両面7a,7b側で均等に剥離が生じ ると、いずれも応力集中がないため、パッケージが薄く てもパッケージ割れを起こしにくい。このような理由 で、パッケージ割れ対策としても基板7に対する両面実 装は効果的である。

[0031]

【発明の効果】本発明にかかるダイボンディング装置に よれば、基板の表裏両面側から電子部品を搭載できるの で、搭載時間の短縮を図ることができるとともに、電子 部品実装基板の品質を維持して信頼性を向上させること か ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施例にかかるダイボンディング装置を示す 概略部分正面図である。

【図2】同じく概略部分平面図である。

【図3】 (a) は図1に示す状態からウェーハが電子部 品取出位置においてウェーハ位置決め部に移し換えられ た状態を示す部分正面図であり、(b)は(a)のA-A線部分断面図であり、(c)は(a)のB-B線部分 断面図である。

【図4】図3 (a) に示す状態から上下両吸着コレット が上下両ウェーハから電子部品を取り出す状態を示す部 分正面図である。

【図 5】上下両吸着コレットにより電子部品が基板の表 裏両面に搭載される一例を示す作用説明図である。

【図6】同じく別例を示す作用説明図である。

【図7】基板の表面又は裏面のみに電子部品が搭載され る一例を示す作用説明図である。

【図8】同じく別例を示す作用説明図である。

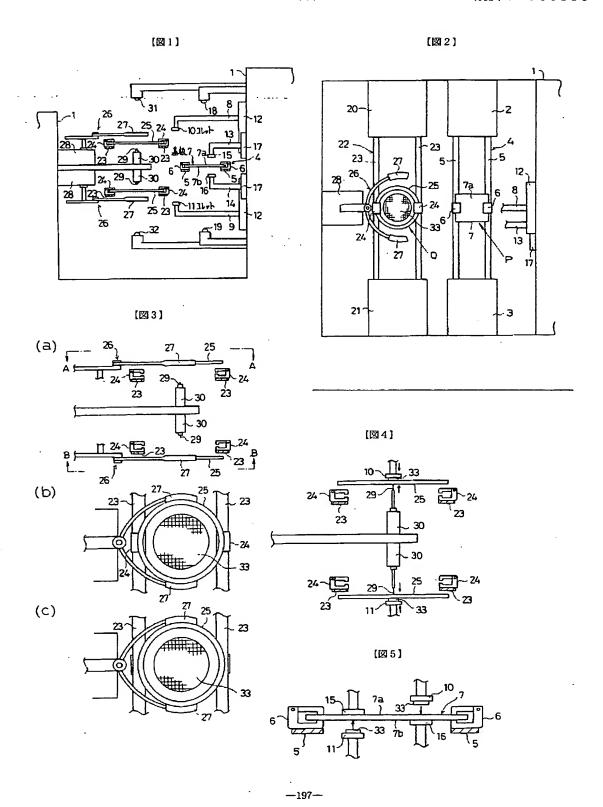
【図9】基板の撓み防止手段を示す他の実施例図であ る.

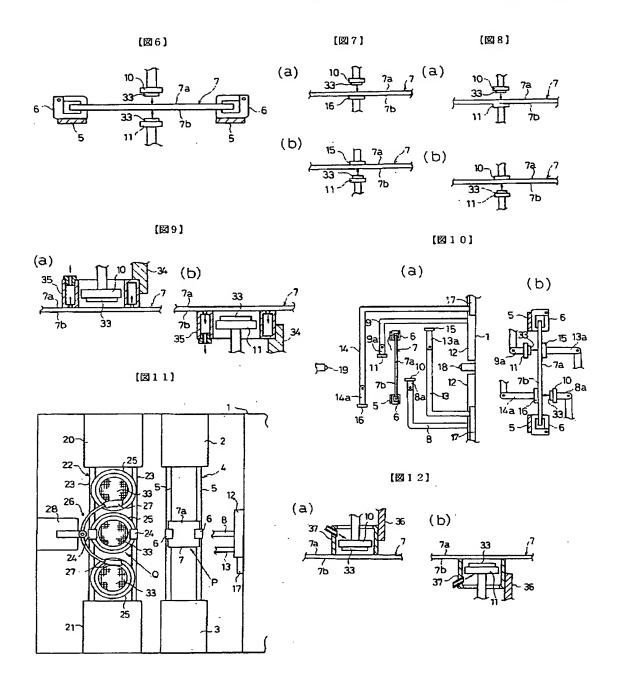
【図10】電子部品搭載位置における基板の状態を変更 した他の実施例を示す部分正面図である。

【図11】 ウェーハストッカーからのウェーハ取出手段 を変更した他の実施例を示す本装置の概略部分平面図で ある。

【図12】基板の加熱手段を示す他の実施例図である。 【符号の説明】

7…基板、7a…表面、7b…裏面、10…第一コレッ トとしての上側吸着コレット、11…第二コレットとし 50 ての下側吸着コレット、33…電子部品。





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потигр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.